ラゲールガウスビームの生成と応用

電気通信学研究科電子物性工学専攻 清水和子研究室 茂泉 純

1 研究目的

ビーム強度が中心で最大値をとる Gauss 分布型の光ビー ムを光ピンセットの光源として用いるより、その最大強度が 中心からある距離はなれたところで最大値をとるドーナツ 型のビーム形状を持つ Laguerre-Gauss モードビームを光 源として用いた方が、より弱いレーザーパワーで対象物を 捕獲することができると考えられる。また、この Laguerre-Gauss モードビームを用いて、金属微粒子等の屈折率が周 辺媒質よりも低いものを対象物として用いたときもマイク 口操作が実現できる可能性がある。

本研究では、1次から高次のLaguerre-Gauss モードを生 成するために必要な高次に渡るHermite-Gauss モードを、 ピエゾ素子を取り付けた Fabry-Perot 共振器を用いて生成 させ、シリンドリカルレンズペアで構成されるモードコン バータを使いLaguerre-Gauss モードに変換する。選択し たモードが他のモードにシフトしないようにレーザー周波 数の安定化を行う。Laguerre-Gauss ビームは位相の特異点 を持つことや軌道角運動量を持つという特性があるので、こ れらの特性を理解するために確認実験を行なう。

2 Laguerre-Gauss モード

2.1 Laguerre-Gauss モード

波動光学において、一般に媒質のスケールが波長より大きいとき光はほぼ完全な横波なる。そのときベクトルの1 成分だけを取り扱う波動方程式を用いることができる。それをヘルムホルツ波動方程式という。これを光ビームの進む軸の周りについて直交座標系で解くとそのスカラー振幅はHermite-Gaussモードで近似的に展開でき、(2.2)式となり、円筒座標系でとくとLaguerre多項式を含む(2.3)式となる。

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0 \tag{2.1}$$

$$\begin{aligned} u_{N-k,k}^{\rm HG}(x,y,z) &= C_{nm}^{\rm HG} \frac{1}{w} H_n(x\sqrt{2}/w) H_m(y\sqrt{2}/w) \\ &\times e^{-\frac{ik\left(x^2+y^2\right)}{2R_c}} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2}} e^{-i(n+m+1)\psi} \end{aligned}$$
(2.2)

$$u_{N-k,k}^{\text{LG}}(r,\phi,z) = (-1)^{min(n,m)} C_{nm}^{\text{LG}} \left(\frac{\sqrt{2}r}{w}\right)^{|n-m|} L_{min(n,m)}^{|n-m|} (2r^2/w^2) \times e^{-\frac{ikr^2}{2R_c}} e^{-\frac{r^2}{w^2}} e^{-i(n-m)\phi} e^{-i(n+m+1)\psi}$$
(2.3)

ここで R_c 、w、 ψ は任意の z における曲率半径、ビーム 半径、Gouy 位相である。 C_{nm}^{HG} 、 C_{nm}^{LG} は Hermite-Gauss、 Laguerre-Gauss の規格化定数である。

2.2 モード分解

Laguerre-Gauss モードも Hermite-Gauss モードもとも に直交性をもつ関数であるので Laguerre-Gauss モードを Hermite-Gauss モードの重ね合わせで表わすことができる。

$$u_{nm}^{\rm LG}(x,y,z) = \sum_{k=0}^{N} i^k b(n,m,k) u_{N-k,k}^{\rm HG}(x,y,z) \qquad (2.4)$$

ここで *b*(*n*, *m*, *k*) は展開係数で以下のような関数で表わす。

$$b(n,m,k) = \left(\frac{(N-k)! k!}{2^N n! m!}\right)^{1/2} \frac{1}{k} \frac{d^k}{dt^k} \left[(1-t)^n (1+t)^m \right]|_{t=0}$$
(2.5)

対角方向の Hermite-Gauss モードは x 軸にモードの対称 軸がある場合と y 軸に対称軸がある場合の Hermite-Gauss モードの重ね合わせで表わすことができる。

$$u_{nm}^{\rm HG}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}, \frac{x-y}{\sqrt{2}}\right) = \sum_{k=0}^{N} b(n, m, k) u_{N-k,k}^{\rm HG}(x, y, z)$$
(2.6)

例として、2次(N = 2)のモードの対角方向の Hermite-Gauss モード(2.6)式と Laguerre-Gauss モード(2.4)式 をそれぞれ展開してみると、

$$\begin{aligned} u_{20}^{\rm HG}(dia) &= \ \frac{1}{2} \ u_{20}^{\rm HG} - \ \frac{1}{\sqrt{2}} \ u_{11}^{\rm HG} + \ \frac{1}{2} \ u_{02}^{\rm HG} \\ u_{20}^{\rm LG} &= \ \frac{1}{2} \ u_{20}^{\rm HG} - \ \frac{i}{\sqrt{2}} \ u_{11}^{\rm HG} - \ \frac{1}{2} \ u_{02}^{\rm HG} \end{aligned}$$

となる。図 2.1 にモード分解のイメージ図を示す。



図 2.1 モード分解のイメージ図

これからわかるように Laguerre-Gauss モードは対角方 向の Hermite-Gauss モードの隣接項に $\pi/2$ の位相差を加え た形で表わせる。

2.3 モードコンバータ

限られた領域で astigmatic ビームを作るには以下の条件 を満足する必要がある。

1. 異なる Rayleigh Range(z_{R_x}, z_{R_y})を持った astigmatic ビームのウェストを合わせる。





図 4.1 Laguerre-Gauss モード生成の光学系

図 2.2 x, y 方向から見た光線と重ねた光線図

 これらのビームサイズが同じになったときの距離 を ± d とし、そこに焦点距離 f のシリンドリカル レンズを入れる。図 2.2 を参照。x 面での波面が距 離 ± d にあるレンズで変換されて距離 ± d での y 面 の波面と等しくなる。

図 2.2 から 2 枚のシリンドリカルレンズで挟まれた領域に だけ astigmatic ビームをつくり、それ以外はビーム半径、 曲率半径が x, y 方向どちらも同じ等方的なビームになって いることがわかる。このことから、f の焦点距離をもったシ リンドリカルレンズの位置 d を決定することで、限られた 領域のみに astigmatic ビームを作ることができる。シリン ドリカルレンズの焦点距離 f と位置 d は次のような関係式 になる。

$$d = f/\sqrt{2} , \ 2 \times d = \sqrt{2} f$$
 (2.7)

このことを考慮して、シリンドリカルレンズペアを用いた モードコンバータを作製した。図 2.3 に作製したモードコ ンバータを示す。



図 2.3 作製したコンバータ

3 レーザー周波数安定化

レーザーの周波数が揺らぐのを防ぐために、選択したモー ドの共振周波数を基準とした周波数安定化を行った。ピエ ゾ素子付の Fabry-Perot 共振器と共振器の前に置いた鏡 2 枚を用いて Hermite-Gauss モードを生成する。このとき、 ピエゾ素子には微小な変調電圧を加えておく。共振器から の透過光強度を PD で検出し、その信号を Lock-in-Amp に 入れ、その入力した信号の微分波形を取り出す。これを色 素レーザーのコントローラにエラーシグナルとしてフィー ドバックし、安定化を行った。色素レーザー CR599 では 1MHz 以下で 3 時間以上の周波数安定化に成功した。レー ザーパワーのでるリングレーザー CR899 を用いたときには 4MHz 以下で 20 分程度の周波数安定化に成功した。

4 Laguerre-Gauss モードの生成

生成した Hermite-Gauss モードに対してモードマッチン グをしてモードコンバータに入射させて、Laguerre-Gauss モードビームを生成した。図 4.1 に Laguerre-Gauss モー ドビーム生成の光学系を示す。図中のレンズ1はレーザー を共振器に対するモードマッチレンズであり、レンズ2は 共振器とモードコンバータに対するモードマッチレンズ である。図 4.2 に1次、4.3 に2次,7次,15次の生成した Hermite-Gauss モードと Laguerre-Gauss モードの強度分 布を示す。ビーム径は次数が増えると大きくなる。1次の Laguerre-Gauss モードの対称性は良いが高次のモードにな ると対称性が悪くなる。強度分布のピークを一周してその ときの強度の min と max の差を調べると、1次の場合は 15% 程度の差であったが、高次になると 60% 以上の差が あった。



図 4.2 1 次の Hermite-Gauss モードと Laguerre-Gauss モードの強度分布



図 4.3 2,7,15 次の Hermite-Gauss モードと Laguerre-Gauss モードの強度分布

5 実験

5.1 干涉

干渉計を組み、Laguerre-Gauss モードビームがそのビー ム中心に特異点をもつことの確認実験を行った。参照光と して Gauss モードビーム、対象光として Laguerre-Gauss モードビームを用いた。

位相項は(2.2)式と(2.3)式に z 方向に伝播する項を加

えたものとして、

$$exp\left[i \Phi \right] = exp\left[i\left\{ \left(-\frac{kr^2}{2R_c} \right) - l\phi - (n+m+1)\psi - kz \right\} \right]^{\text{Gau}}$$

となる。expの肩にある i 以外の項を Φ とし、参照光の 曲率半径を R_0 、対象光の曲率半径を R_z とすると、参照 光と対象光の Φ をそれぞれ $\Phi_{ref} = -k r^2/2R_0$ 、 $\Phi_{obj} = -l\phi - k r^2/2R_z$ とすれば、横方向の位相は $r \ge \phi$ にのみ依 存する。参照光と対象光が同軸に存在し、干渉するときの 干渉縞の明は、以下のように表わすことができる。

$$\cos\left[-l\phi - \frac{k r^2}{2R_z} + \frac{k r^2}{2R_0}\right] = 1$$
 (5.1)

また、参照光と対象光をわずかに傾けたときの干渉縞の明 は次のように表わせる。

$$\cos\left[-l\phi - \frac{kr^2}{2R_z} - (n+m+1)\psi + kr\cos\phi\sin\theta - 2kz\sin^2\frac{\theta}{2}\right] = 1 \quad (5.2)$$





0次モード(Gauss モードビーム)と0次から2次まで のLaguerre-Gauss モードビームを干渉させ、その干渉縞 を観察するため図5.1のような干渉計を組んだ。ビームス プリッター(BS)を調節することで同軸干渉と2つのビー ムをわずかに傾けたときの干渉の2通りの場合をつくり、 各々の干渉縞をCCDカメラで観察した。図5.1のLens はLaguerre-Gauss モードビームを平行光にするために挿 入している。従って、Gauss モードビームの曲率半径より Laguerre-Gauss モードビームの曲率半径している。

5.1.1 ティルト干渉

参照光である Gauss モードビームを Laguerre-Gauss モードビームに対してわずかに傾け干渉させた干渉縞を 図 5.2 の左列に示す。1,2 次は干渉縞の途中で縞が分岐し ているのがわかる。これは Laguerre-Gauss モードビーム (1 次ついて)がその中心で位相が 2π (明から明まで位相 は 2π である。)変化していることに他ならない。2 次の Laguerre-Gauss モードビームはその中心で位相が 4π だけ 変化していることになる。このビームの等位相面は螺旋状 になっており (図 5.2 の右列を参照)、ビーム中心では位相 を記述できない。このことから、このビームは位相の特異 点を持っていると理解できる。1 次のモードの位相は 1 つ の螺旋から成っている。2 次の場合の等位相面は、2 重螺旋 からなっている。

5.1.2 同軸干涉

図 5.2 の中列からは参照光の曲率半径を Laguerre-Gauss モードビームの曲率半径より大きくするか小さくするかを



図 5.2 参照光である Gauss モードビームと生成 した Laguerre-Gauss モードビームの干渉縞: 左列 は参照光の軸を対象光に対してわずかに傾けたと きの干渉縞であり、中列は同軸に干渉させた干渉縞 である。右列は位相の形状を表わす。

決定しておくと、干渉縞の渦巻きの向きにより Laguerre-Gauss モードビームの次数である *l* の符号がわかる。(本実 験では、Gauss モードビームより Laguerre-Gauss モード ビームの曲率半径を大きくしている。)ここで、この次数 *l* を topological charge と呼ぶことにする。

topological charge の符号によって干渉縞の渦の向きが変 化する。ある生成した Hermite-Gauss モードに対してモー ドコンバータを回転させることで、topological charge の 符号を変えた。図 5.3 からわかるようにモードコンバータ に入射したモードは2次の Hermite-Gauss であり、出て きたモードは2次の Laguerre-Gauss である。図の(a), (b) 共にモードコンバータを出てきたビームの見た目は全 く変わらない。しかしながら、干渉させてその干渉縞を観 察すると違いが現われてくる。Hermite-Gauss モードの対 称軸に対してモードコンバータのシリンドリカルレンズの ペアを 45°傾ける (図 5.3(a)を参照)と生成したモード はn = 2、m = 0のLaguerre-Gauss モードであり、干渉縞 の渦の向きは図 5.4 (a1) になる。この波面は 2 つの螺旋か ら成っており、ビームの進行方向に対して時計回り(右ネ ジ)の螺旋を描く(a2)。このときの topological charge で あるlはn-mで表わされるので+2となる。モードコン バータをその状態から 90°回転させ対称軸から -45°傾け る(図 5.3(b)を参照)と生成したモードは n =0、m =2の Laguerre-Gauss $\Xi - F \ge t$ topological charge $t = -2 \ge 1$ なる。干渉縞の渦の向きは図 5.4 (b1)のように逆回りにな る。このビームの波面も2つの螺旋から成っており、ビー ムの進行方向に対して反時計回り(左ネジ)の螺旋を描く (b2)。この(a1),(b1)の明である2つの帯の位相差は2π であり、軸の周りに1周させたとき、位相は4πずれている。

5.2 軌道角運動量を持つ光

光子の運動量密度 p はエネルギー密度の流れである Poyning vector の時間平均 (S) を光速の 2 乗で割ったも



図 5.3 Hermite-Gauss モードに対するシリンド リカルレンズペアの向き:(a)はl = +2、(b)は l = -2である。



(b1)

図 5.4 topological charge の違う干渉縞とその波 面:(a1),(a2)は右ネジ、(b1),(b2)は左ネジ。

ので表わせる。

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \langle \mathbf{E} \times \mathbf{H} \rangle = \frac{1}{\mu_0} \langle \mathbf{E} \times \mathbf{B} \rangle \tag{5.3}$$

(b2)

$$\mathbf{p} = \frac{\langle \mathbf{S} \rangle}{c^2} = \epsilon_0 \left(\mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) \tag{5.4}$$

また、角運動量密度をjとすると回転する腕の長さrと運動 量密度 p の外積で表わされるので、

$$\mathbf{j} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \epsilon_0 \left[\mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \right]$$
(5.5)

と書ける。Poyning vector はエネルギー密度の流れを表 わすが、これを量子力学の確率密度の流れの式に対応して 書き表わしても差し支えない。ともに波動であるためであ る。ここで、uは(2.3)式で表わされている複素スカラー 関数であり、r, z と ϕ の関数に分けて書き、 $u = u_{nm}^{LG} = u(r,z) exp(-il\phi)$ とする(l = n - m)。

$$\mathbf{p} = i\omega \frac{\epsilon_0}{2} \left(u^* \nabla u - u \nabla u^* \right) + \omega k \epsilon_0 |u|^2 \mathbf{z} + \omega \sigma \frac{\epsilon_0}{2} \frac{\partial |u|^2}{\partial r} \Phi$$
(5.6)

ここで、 σ は、偏光のパラメータを表わす。 $\sigma = 0$ は直線偏 光を表わし、 ± 1 は円偏光を表わす。 ± 1 は右回り、-1は左 回りの円偏光である。右辺第 1 項目が量子力学の確率密度 の流れに対応して記述してある。角運動量は z 成分にのみ 寄与するので、(5.5)式の z 成分のみを考えればよい。

$$j_z = r p_\phi \tag{5.7}$$

(5.7) 式と(5.6) 式から、 $\left[\left(u^*\nabla u - u\nabla u^*\right)\right]_{\phi} = l|u|^2$ であることを考慮して、

$$j_z = \epsilon_0 \left(\omega l |u|^2 - \frac{1}{2} \omega \sigma r \frac{\partial |u|^2}{\partial r} \right)$$
(5.8)

となり、これをビーム全体にわたって積分する。積分した 角運動量は、スピン角運動量に対しては1光子当たり *σ*ħ、 軌道角運動量に対しては1光子当たり *l*ħ に相当する。

$$J_z = (l+\sigma)\hbar\tag{5.9}$$

5.2.1 軌道角運動量の観察

軌道角運動量をもつこのビームを対象物に照射すると対 象物はその角運動量を受け取りそのビームの輪に沿って軌 道を描く。この軌道角運動量を観測するために図 5.5 に示す ような光学系を組み、光が軌道角運動量をもつことの確認実 験を行った。対象物には粒子として直径が 1µm のポリスチ レンラッテクス球を用いた。その粒子の入った水溶液をガ ラスプレートに1滴垂らして、カバーガラスを乗せると対流 により粒子はかなりの早さでカバーガラスの外に押し流さ れた。この状態では粒子をトラップすることもできなかっ たので、粒子の入った水を密閉状態にすることでこの対流を 防いだ。その状態を作るためと、下からレーザー光を照射す る際、ビームを集光するための対物レンズは 50 倍かつ開口 数(NA)が 0.8 であり、作動距離(WD)は 540µm と狭い ので、ガラスプレートの厚さ(1mm)では焦点を水中にもっ てくることができないことと、1µmの粒子の動きを観察す るには 100 倍の対物レンズ (NA=0.95、WD=340µm)を 用いることも考慮して、カバーガラス(厚さ=150~170μm) を2枚組み合わせて水溶液の水嵩を100µm以下程度にした セルを作った。そのセルの構成を図 5.5 の挿入図に示す。



図 5.5 軌道角運動量の観察のための光学系とセルの構成図

粒子はビームの勾配力(強度の強い方向に引き込む力)に より Laguerre-Gauss モードビームの強度が最も強い位置

にトラップされ、そのビームの散乱力(ビームの伝播方向 に働く力)により粒子の質量(浮力を考慮した質量)×重 力とその力が等しくなる位置まで持ち上げられる。そうし て、リング上の強度分布が一様であれば方位方向には束縛す る力がないため、そのビームから軌道角運動量を受け取っ た粒子はそのリング上で回転する。図 5.6(i)は、15次の



図 5.6 15 次の LG を用いた微粒子の軌道

Laguerre-Gauss モードビームを 1µm の粒子に照射したと きの粒子の位置を時間の経過とともに観察した写真である。 ビームのパワーは 9mW 程度であり、粒子の回転半径は約 4µm である。ピントがずれて見えにくくなっているが、粒 子の縁が影になって見えている。図(ii)は図(i)に対して の粒子とビーム径の大きさを示す。粒子は反時計回りに回 転している。初めは1つの粒子だけがトラップされ回転し ていたが、(g)と(h)の写真では2つ粒子が写っている。 これは、観察していたピントよりも下の方で勾配力により トラップされ散乱力によって浮上してきた粒子(g)が、初 めに回転していた粒子を追うようにして回転し始めた(h)。 粒子が1つの場合、ビームのリング上にトラップされた粒 子は滑らかに回転せず、止まったり動いたりした。この理 由は、生成した Laguerre-Gauss モードの強度分布が一様で ないため強度の弱いところでは回転せずに止まってしまう が、1µmの粒子は水中でブラウン運動をしているので、そ の運動方向が回転方向と一致したときに、再び動き出すと 推測される。また、粒子が強度の大きいところに密集して いる場合(数珠のようになっているとき図(iii)を参照:4 次のモード、ビーム径は約4µmである。) 滑らかに回転し た。これは、強度の強いところで軌道角運動量を受け取る 粒子が常にいるため、それぞれの粒子が押しやりながら回 転すると考えられる。

この topological charge の符号の変化によって対象物の 回転方向も変化する。

$$J_z = l\hbar \begin{cases} l > 0 \quad (時計回り) \\ l < 0 \quad (反時計回り) \end{cases}$$
(5.10)

以下に図 5.7 に回転方向と干渉縞の関係を示す。図(a)は 11 次の Laguerre-Gauss モードビームのプロファイルであ る。図(b)は、l = +11のときの干渉縞であり、トラップされた粒子は時計回りに回転した(d)。図(c)は、l = -11のときの干渉縞であり、(b)とは逆向きの渦を巻いている。このとき、トラップされた粒子は反時計周りに回転した(e)。



図 5.7 11 次の Laguerre-Gauss モードビームに ついて、(a) はビームプロファイルであり、(b1) と(b2) は topological charge が +11 の干渉縞 とビームの照射方向から見た粒子の回転方向を示 す。(c1)(c2) は topological charge が -11 の干 渉縞とビームの照射方向から見た粒子の回転方向 を示す。

5.2.2 軌道角運動量の測定・解析

粒子は、粘性のある媒質中を運動するときに受ける粘性 抵抗力によるトルクとビームから受け取る軌道角運動量の トルクが釣り合ったとき、角速度が一定となり回転は定常 状態となる。従って、粒子が水中で受ける粘性抵抗力によ るトルクを求めることで、粒子の軌道角運動量を求めるこ とができる。

水中で半径 ρ の粒子が受ける粘性抵抗力によるトルクは 次のように表わせる。

$$\tau = -r \times F_{viscosity} \tag{5.11}$$

$$= 6\pi\eta\rho r^2\omega \quad [\mathbf{m}\cdot\mathbf{N}] \tag{5.12}$$

角速度の測定は、ビデオのコマ送り(30 コマ/sec である) を使い時間と粒子の位置で測定した。測定では、Laguerre-Gauss モードビームの強度分布を一様に生成することでき なかった。そのため、粒子が1周するときの時間を測定す ると速度が一様でないために遅くなる。粒子がリング上を 1/4 周するときは速度を一様とみなせたので、そのときの時 間を測定した。測定した時間から周期 T を求め、角速度 ω を求めた。回転半径 r は、粒子を密集させたときの粒子の中 心を結んでできる正多角形の外接円の半径とした。2次から 5次の Laguerre-Gauss モードビームによるトラップされた 粒子角速度のパワー依存性を測定したωと見積もった回転 半径 r から粒子速度を求めた。図 5.8 に粒子速度のパワー依 存性を示す。(グラフに示すパワーは Laguerre-Gauss モー ド生成後のレーザーパワーである。粒子に照射するときの パワーは、カバーガラス・レンズの反射ロスを考慮に入れ、 図に示すパワーの 90% 程度である。)

この速度を(5.12)式に代入して、粒子の軌道角運動量を 求めた。図 5.9 に粒子のトルクのパワー依存性を示す。





図 5.9 トルクのパワー依存性

1 光子当たりの軌道角運動量が次数によってどのように変 化するかを調べるために、図 5.9 に原点を通るように線形関 数をフィットさせその傾きを調べた。傾きの結果を図 5.10 に示す。



図 5.10 次数とフィットした直線の傾き

この結果から次数に対して次数倍づつ増加しているのが わかった。本実験は、理論とよく一致した結果を得ること ができた。

6 まとめ

今回、Laguerre-Gauss モードを生成するための Fabry-Perot 共振器とシリンドリカルレンズペアを使ったモード コンバータを設計・作製し、生成したモードの共振周波数を 基準としたレーザー周波数の安定化を行い、1 次から高次ま での安定な Laguerre-Gauss モードビームを生成すること に成功した。また、このビームの特性である特異点の存在を Gauss モードビームとティルト干渉させ、得られた干渉縞か ら確かめた。軌道角運動量をもつことを確認するために、こ のビームを 1µm のポリスチレンラッテクス球に下方向から 集光照射し、その粒子が回転することから確認した。固定し た Hermite-Gauss モードに対してモードコンバータを ±45 。傾け、ビームを入射させることで、topological charge の 符号を変化させ、それによって粒子の回転方向が変わるこ とを確かめた。topological charge の符号の変化によって、 干渉縞の渦の向きも変化することを Gauss モードビームと 同軸干渉させることで観察した。また、パワー、次数依存に よる角速度を測定し、その値を用いて粒子に働く軌道角運 動量を計算から求めた。その結果に線形関数でフィットし、 その直線の傾きから 1 光子当たりの軌道角運動量が次数に 比例していることがわかった。この実験結果と理論値がよ く一致した結果となった。

7 今後の予定

開口数の大きい(NA=1.3)対物レンズを使用して、この Laguerre-Gauss モードビームを上方向から粒子に照射し、 光ピンセットとして3次元操作を行う。また、Gauss モー ドビームを光ピンセットの光源として用いた場合とのレー ザーパワーの比較実験も行う。周辺媒質よりも小さい屈折 率をもつ粒子を対象物として選び、上方向から Laguerre-Gauss モードビームを照射し、反射による散乱力で3次元 操作が可能かどうかを検証する。また、生細胞を使ったマ イクロ操作を行う予定である。

参考文献

- [1] A.Ashkin, Phys.Rev.Lett. 24,156 (1970)
- [2] M.w.Beijersbergen, L.Allen, H.E.L.O.van der Veen and J.P.woerdman, Optics Comm. 96, 123 (1993)
- [3] David L.Fried and Jeffrey L.Vaughn, Appl.Opt 31, 2865 (1992)
- [4] A.T.O'Neil, I.Mac Vicar, L.Allen, and M.J.Padgett, Phys.Rev.Lett. 88, 053601 (2002)
- [5] I.V.Basistiny, M.S.Soskin and M.V.Vasnetsov, Optics Comm. 119, 604(1995)
- [6] 武田光夫, 応用物理, 65, 811(1996)
- [7] 霜田光一著,「レーザー物理入門」(岩波書店)